顕微・分析グループ

1. ビームラインおよび実験ステーションの現状

BL20XUにおいては、二結晶分光器の全面的な改造が行われ、8~113keVのエネルギー領域で自由にエネルギーを 選択できるようになった。

従来、BL20XUの分光器では他のSPring-8アンジュレー タビームラインと同様にSi 111二結晶配置の光学系を採用 していた。37.7keV以上の高エネルギー領域を利用する場 合には、第一結晶だけを511方位の結晶に交換してSi 511-333の二結晶配置として113keVまでの高エネルギー領域の 利用が出来るようにしていた。この方法により高エネルギ ー領域を利用した実験が既に行われている^[1,2]。

しかしながら、これまでの結晶交換は第一結晶のホルダ から全体を取り替えるために、分光器チェンバーの真空開 放が必要であった。しかも分光結晶冷却が液体窒素冷却で あり、大気開放前の昇温、真空再立ち上げ後の冷却プロセ スも含まれるために、結晶交換に5日程度を要するという 問題があった。

これを結晶交換による時間損失を短縮するため、真空開 放せず液体窒素冷却を続けたままin-situで結晶交換が出来 るように分光器を改造した^[3]。改造内容は図1に示す2個 の結晶を並列に配置した第一結晶部分である。第一結晶の 並進ステージ(ストローク10mm)により、この二つの結 晶を切り替える。結晶の支持は従来と同じサイド押しで あり、インジウムシート(0.1mm)で熱接触を行っている。 二つの結晶の間も同様にインジウムシートが挟んであり、 液体窒素冷却ホルダの銅ブロックと一体に組み付けられている。これによって、結晶面切り替えが10分程度で可能になった。結晶面歪み、振動等に関しても現段階では問題ない。

BL20XUの実験ステーションに関しては、第一八ッチで 高分解能CTの実験を可能とするため、高精度回転ステー ジを導入した。分解能1ミクロンレベルの高分解能CTに 関してはBL47XUで既に共同利用が行われている。それと 比較して実験ステーションまでの距離が長い(80m)ため に広い視野(~2mm)が得られる。また、511面結晶に切 り替えることで113keVまでの高エネルギー領域が利用で きるという利点がある。この実験装置は今後BL47XUと相 補的に運用していく計画である。図2に装置全景を示す。 また、図3にCT像の測定例を示す。試料は分解能評価用 に作成した同心円型積層膜である^[4]。

BL20B2の実験ステーションではX線イメージング用の機器として、浜松ホトニクス社製のフラットパネル検出器 C7942CA-02^[5]を導入した。これは、蛍光体と二次元フォ トダイオードアレイを組み合わせた二次元検出器である。 蛍光体はCsI柱状結晶、検出面は120mm x 120mm、画素サ イズは50µmであり、実効的な空間分解能でも100µm程度が 得られている。この検出器ではリアルタイムでX線像の観 察が可能である。検出面の大きさに比較して非常にコンパ クトな検出器であり、既存の実験装置における従来の検出 器に代えて設置することが可能である。蛍光体の背後にフ



図1 BL20XU二結晶分光器第一結晶の配置図



図2 BL20XU第一八ッチに設置されたマイクロCT装置

ォトダイオードを配置した構造のため、強いX線を照射し た場合は放射線損傷を起こす可能性があるが、偏向電磁石 光源のビームラインであるBL20B2の最下流であれば、ダ イレクトビームを照射してもすぐに破壊される事はないの で、試料の位置合わせなどに効果を発揮する。ただし、蛍 光面の前にAI 1mm の保護フィルターがあるため、15keV 以下では感度が非常に低くなるという問題があり、今後の 改良が望まれる。

この検出器は積分型の検出器であるため、トポグラフィ ー実験などにおける反射探しにも非常に有用である。これ によって、現在多くのビームラインで位置合わせ等のため に使用されているリナグラフやポラロイドはもはや不要と なって来ている。さらに空間分解能100µm程度で定性的な データを取得する目的であれば、フィルムやイメージング プレート替わる二次元検出器として利用可能である。実際 に、BL20B2での多くの実験で、工業用X線フィルムやイ メージングプレートに替わるリアルタイム検出器として使 われている。図4にトポグラフィー実験装置における一例 を示す。



 図3 BL20XU第一ハッチに設置されたマイクロCTによるテスト試料のCT像測定例。
Cu-AI 同心円多層膜 線幅 2µm、X線エネルギー20keV、 投影像画素サイズ0.52µm/pixel、投影数750 projections/180deg。



図4 BL20B2におけるフラットパネル検出器を用いた回折トポ グラフィー実験装置の一例。 ビームラインの二結晶分光器に用いる分光結晶のオフラ イン評価のためのセットアップ。右側にある白い箱が、 フラットパネル検出器。電源用ケーブルと信号用ケーブ ルが出ている。黒い線で囲われている部分が検出面。

フラ	ラッ	1	パネ	ル検出	器の	仕様
----	----	---	----	-----	----	----

検出エリア	120mm × 120mm			
ピクセルサイズ	$50\mu m \times 50\mu m$			
ピクセル数	2240 × 2344			
ADC bits	12bit			
frame speed	2Hz			
Read out noise	1100 electrons			
蛍光体	針状結晶Csl 150µm			

BL37XUは2002年度のコミッショニングから1年を迎え たことで、光学・輸送チャンネル系が安定な状態となり、 ユーザー実験をスムーズに遂行することができた。本年度 新たに導入された案件として、高エネルギープランチにお けるマイクロビームシステム、Aプランチでの使用を想定 した高エネルギー全反射ミラー光学系の導入準備、 BL10XUからの高輝度XAFSステーションの受け入れが挙 げられる。

標準型2結晶モノクロメータが設置されているAブラン

チは、新型ピンポスト結晶の使用とあいまり、順調な経過 をたどったが、2003年12月に±15%程度の強度変動が現れ る事態となった。これは、実験ハッチに導入されるX線全 体の強度においての値であり、マイクロビームユーザーは もとより、スリットのみを用いるユーザーにおいても実験 の遂行が困難な状態であった。冬期シャットダウン前後に おいて強度変動を測定したが、冬期シャットダウン後にお いて、強度変動が再現されなかったのでこれの原因につい ては不明なままである。特定位置からのビーム位置の変化、 という意味では低周波数領域での振動が見られるため、今 後、対策を行っていきたい。

BL37XU実験ステーションでは、高エネルギーブランチ に本年度新たに集光光学系を導入した。光学素子は、スパ ッタスライス法により作成したフレネルゾーンプレートを 選択した。その光学系を図5に示す。X線エネルギー 75.5keVでスポットサイズ評価を行ったところ、図6に示 すように、縦3µm、横5µmという結果が得られた。焦点 距離は1350mmであり、アンジュレータの10次光を使用し



図5 BL37XU Bブランチ(高エネルギーブランチ)におけるマイクロビーム光学系



図6 BL37XU 高エネルギーブランチにおけるマイクロビーム実験結果

た場合で10[®]photons/sec程度のフラックスとなっている。

さらに、従来BL10XUで行われていた高輝度XAFSに関 する共同利用課題がBL37XUに移設されることになり、 BL10XUからの関連測定機器の移動を2004年1月に行った。 これに伴い、モノクロメータのピエゾ駆動軸の制御用とし て、A/D - D/Aシステムを新たに導入した。制御PCとの 通信はTCP/IPで行うため、PCに依存せずXAFS測定が行 えるようになっている。XAFS測定に関するユーザーイン ターフェースはBL10XUで使用していたものとほぼ同じで あるので、BL10XUからのユーザーでも違和感なく使用で きることが期待される。2004年3月に最初の共同利用実験 が行われ、順調にXAFS測定が行えることが確認できた。

新たなビームライン高度化として、BL37XUのAブラン チにおいて20keV以上の高エネルギー領域での使用に特化 した全反射ミラーの導入を進めている。コンパクトな設計 のミラーステージも導入された。現在ミラーのパラメータ 評価を行っている段階であるが、来年度からビームライン に導入し、37keV前後でのマイクロビーム実験に使用され る予定である。なお、本件はナノテクノロジー総合支援の 一環として実施されており、微量重金属元素のキャラクタ リゼーションなどへの応用が期待される。

BL47XUではビーム安定性向上を目的として二結晶分光 器の改良を行った。このビームラインの分光器は液体窒素 冷却型を採用しているが、液体窒素循環に原因する分光結 晶振動のために出射ビームの空間コヒーレンス劣化やスタ ビリティ低下が起こっており、場合によっては分光器出射 光のフラックス損失を招く大きな要因ともなっていた。こ れは本ビームラインで実施されている共同利用課題である 高分解能CT、X線走査型顕微鏡(マイクロビーム)、光学 素子R&Dなどの実験において、空間分解能の低下、像質 の劣化を招き問題となっていた。その対策として、分光器 内の不要な並進および回転ステージを撤去すると同時に、 必要最低限の傾斜機構をより剛性の高いステージへ交換す ることにより、分光器結晶微調整機構の機械的剛性を向上 させた。また、液体窒素配管も、乱流の起こりやすいベロ ーズ配管部分を極力短くし、また、ベローズ自身も共振の 少ない金属メッシュ付きのものに変更、さらに配管を固定 することによって、液体窒素配管の振動を抑制させた。こ れらの改良を行ったことにより、図7に示すように、それ まで約0.5arcsec程度あったビームの振動が半値幅約0.1sec まで抑えられるようになった。

この結果、たとえば走査型X線顕微鏡では空間分解能が 0.5µmから0.3µmに向上した。図8は、それぞれ分光器改 造前(左)と改造後(右)にX線走査型顕微鏡で得られた テストパターンの透過顕微鏡像である。画像分解能、コン トラスト、画像ノイズのいずれに関しても顕著な改善がみ られている。



図7 BL47XU結晶分光器の振動評価実験結果。 ビーム振動分布のヒストグラム。分光器ロッキングカー ブ曲線の強度最大値から半分の位置における強度時間変 動を測定。X線エネルギー18keV。



5 µm

図8 BL47XUにおける分光器改良前後の走査型顕微鏡像 走査型X線顕微鏡で得られたTaテストパターンの透過率分布像。左:分光器改造前(露光0.1秒、スキャンピッチ 0.15µm、エネルギー10keV) 右分光器改造後(露光0.05秒、スキャンピッチ0.125µm、X線エネルギー9.8keV)

2.開発研究

2-1 フレネルゾーンプレートの耐放射線性の向上

我々のグループでは、走査型X線顕微鏡の集光素子や結 像顕微鏡の対物レンズとして電子ビームリソグラフィの手 法で作成したタンタル製のフレネルゾーンプレート(FZP) を用いている。また、マイクロCTの更なる高分解能化を 目的として、この素子を対物レンズとする結像型マイクロ CTの開発を進めている。このゾーンプレートを用いるこ とによって硬X線領域でサブミクロンの空間分解能を容易 に得ることが出来るため、多くのビームラインで使われて いる。しかしながら、ゾーンプレートへの単位面積あたり の積分照射量が1×10¹³photons/µm²に達した場合、ゾーン プレート自身が破壊されるという問題が生じていた。この 積分照射量はおおよそBL47XUやBL37XUにおける最大強 度での2日間の連続照射に相当するものである。現実的な 使用条件でも、一週間程度のユーザー実験で破損した例が あり、共同利用実験に供する場合の大きな問題であった。

この放射線損傷の問題を解決するために製作プロセスや 照射条件を変えて実験を繰り返した結果、FZPを真空中又 はHe雰囲気中に置くことにより寿命を大きく延ばすこと が出来ることが明らかになった。図9に、FZPを大気中、 真空中においたときのそれぞれのX線照射量に対するFZP のfar-field像の変化を示す。FZPへの単位面積あたりの積 分X線照射量が1×10¹³photons/µm²に達したとき、大気中 に置かれたFZPは照射ダメージによりFar-field像が大きく 変化したのに対し、真空中のFZPはその4倍の積分照射量 に対しても全く変化がなかった。

現時点では、放射線損傷過程の詳細は未だに解明され ていないが、実用上は十分な耐久性が達成されたと考え ている。



図9 FZP far-field像のX線照射量に対する時間変化。照射X線 の平均フラックス密度:~5x10⁷ photons/s/µm². エネルギ -10keV

2-2 X線拡散板の開発

BL47XU並びにBL20XUでは投影型マイクロCTが共同利 用に公開されており、既に多くのユーザー実験が行われて いる。現状の空間分解能は1µm程度であるが、この条件で あっても、真空窓や分光結晶の欠陥に起因すると思われる スペックルノイズが画像計測の障碍になることがある。結 像型X線顕微鏡においては既に光学素子に起因するスペッ クルを低減する目的でX線用拡散板が用いられているが^[6] 最近投影型CTにおいてもノイズを抑制する目的で拡散板 の応用が試みられている。現状では100µrad程度の拡散角 であるが、より広い拡散角で100%近い効率が得られれば、 投影顕微鏡やCTにおける視野拡大等への応用も考えられ る。この目的でより高効率の拡散板の開発を試みている。 図10にその一例として、拡散板を構成する微粒子の粒径と 発散角の関係を測定した結果を示す。

この拡散板に関しては粒径2µm程度で角度発散が最大値 を示していることが分かった。



図10 酸化アルミニウム粉末を用いた X 線拡散板におけるビー ム角度広がり。 平均粒径0.05、0.35、2、7、および31µmの酸化アルミニ

ウム微粒子からなる厚さ4mmの拡散板における粒径と角 度発散の関係、X線エネルギー30keV、横軸は平均粒径、 縦軸は半値幅で示したビームの角度発散角および透過率。

参考文献

- [1] M. Awaji, et al.: Rev. Sci. Instrum. **74** (2003) 4948.
- [2] N. Kamijo, et al.: Rev. Sci. Instrum. **74** (2003) 5101.
- [3] Y. Suzuki, et al.: AIP Conference Proceedings 705 (2004) 344.
- [4] S. Tamura, et al.: Vacuum 74 (2004) 741.
- [5] N. Yagi, et al.: J. Synchrotron Rad. **11** (2004) 347.
- [6] M. Awaji, et. al.: Nucl. Instrum. and Meth. A 467-468 (2001) 845-848.

利用研究促進部門 顕微・分析グループ 淡路 晃弘、上杉 健太朗、鈴木 芳生 竹内 晃久、寺田 靖子